

Kursprogramm CAS IP Law 2021

jeweils 08.15 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr / Änderungen vorbehalten

MODUL 1: Grundzüge des Immaterialgüterrechts (6 ECTS)

1. EINFÜHRUNG

- 04.03.2021 **Einführung Immaterialgüterrecht**
David Stärkle
Ökonomische Perspektive
Hansueli Stamm
Begrüßungsapéro für die Teilnehmenden

2. PATENTRECHT

- 05.03.2021 **Patentrecht**
Kamran Houshangpour
06.03.2021 **Patentrecht**
Kamran Houshangpour

3. URHEBERRECHT

- 11.03.2021 **Urheberrecht (National/International)**
Fabian Wigger und Marco Handle
Verwertung von Urheberrechten
Daniel Köhler

4. MARKENRECHT

- 12.03.2021 **Markenrecht**
Matthias Käch
13.03.2021 **Markenrecht**
Birgit Weil

5. DESIGNRECHT

- 18.03.2021 **Designrecht National/International**
David Stärkle

6. VERWANDTE RECHTSDISZIPLINEN

- 18.03.2021 **UWG**
Marc Schwenninger

7. IP IM SPANNUNGSVERHÄLTNIS ZU ANDEREN RECHTSGEBIETEN

- 19.03.2021 **IP im Spannungsverhältnis zu anderen Rechtsgebieten**
Volker Dohr
Kartellrecht
Patrick Krauskopf

8. BESUCH IGE

- 25.03.2021 **IP im internationalen Kontext**
Ursula Siegfried
IP Rechtsdurchsetzung
Bernard Volken
Modulprüfung (Modul I)

MODUL 2: IMATERIALGÜTERRECHT IN DER PRAXIS (6 ECTS)

1. BESUCH WIPO

26.03.2021 **Besuch WIPO**
David Stärkle

2. IP MANAGEMENT & INTERNATIONALES PRIVATRECHT

27.03.2021 **IP Management**
Leo Longauer
Internationales Privatrecht und IP
Markus Kaiser

3. IP DIGITAL

22.04.2021 **IP im digitalen Umfeld**
Andreas Jaeggi
Online Brand Protection
Caroline Perriard

4. IP INTERNATIONAL

23.04.2021 **IP International (USA, China)**
John Moetteli

5. LIFE SCIENCE & TRADE SECRETS

24.04.2021 **Life Science**
Michael Kock
Patentierung oder Geheimhaltung
Andreas Poredda

6. MARKEN & IP-DURCHSETZUNG

27.05.2021 **Fälschung & Piraterie**
Mischy Waldner
Litigation / Arbitration / Mediation
Philipp Groz

7. LIZENZIERUNG

28.05.2021 **Lizenzierung von IP**
Birgit Weil
Rechte am und auf das Patent
Beat Weibel

8. BESUCH EPA

04.06.2021 **Patentlitigation Schweiz/EU**
Joel Hochreutener
Thomas Wyder

05.06.2021 **Modulprüfung (Modul II)**